(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年11月25日(25.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/102606 A1

(51) 国際特許分類7:

H01J 11/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/006885

(22) 国際出願日:

2004年5月14日(14.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-140167

2003年5月19日(19.05.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大河 政文 (OKAWA, Masafumi). 加道 博行 (KADO, Hiroyuki).

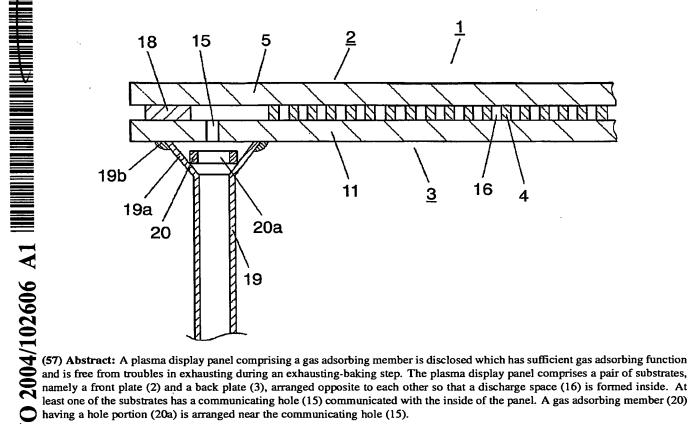
佐々木 良樹 (SASAKI, Yoshiki). 西中 勝喜 (NISHI-NAKA, Masaki). 長谷川 和也 (HASEGAWA, Kazuya).

- 代理人: 岩橋文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.); 宁 5718501 大阪府門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が .可能): AE, AĜ, AL, AM, AT, AU, AZ, BÃ, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

[続葉有]

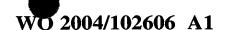
(54) Title: PLASMA DISPLAY PANEL

(54) 発明の名称: プラズマディスプレイパネル



having a hole portion (20a) is arranged near the communicating hole (15).

/続葉有/





KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \gamma \land f$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書

(57) 要約: ガス吸着部材を備える構成のプラズマディスプレイパネルにおいて、ガス吸着作用が十分に得られ、また排気ペーキング工程において排気に支障が発生しないプラズマディスプレイパネルである。内部に放電空間 (16) を形成するように対向配置した一対の基板である前面板 (2) および背面板 (3) とを備え、基板の少なくとも一方は内部と連通する連通孔 (15) を有し、この連通孔 (15) の近傍にガス吸着部材 (20) を配設し、ガス吸着部材 (20) が孔部 (20a) を有する構成としている。

明細書

プラズマディスプレイパネル

技術分野

本発明は、大画面で、薄型、軽量の画像表示装置として知られている プラズマディスプレイパネルに関するものである。

背景技術

15

10 近年、プラズマディスプレイパネル(以下、PDPという)は、視認性に優れた表示パネルとして注目されている。

このPDPには大別して、駆動的にはAC型とDC型があり、放電形式では面放電型と対向放電型の2種類があるが、高精細化、大画面化および製造の簡便性から、現状では、AC型で面放電型のPDPが主流を占めるようになってきている。

その構造は、走査電極と維持電極とからなる表示電極を複数有する前面板と複数のデータ電極を有する背面板とを、表示電極とデータ電極とが直交し、内部に放電空間を形成するように隔壁を挟んで対向させて表示電極とデータ電極との交差部に放電セル(単位発光領域)を形成し、

20 その放電セル内に蛍光体層を備えたものである。

そして、表示電極とデータ電極との間に電圧を印加することによって 放電を発生させ、この放電による紫外線が蛍光体層に照射されることで 可視光が発生し、画像表示が行われる。

ここで、上述の構成のPDPを製造する工程において、PDP内部の 25 不純ガスをPDP外へ排気する目的で、PDPを加熱しながら背面板側

に設けた内部と連通する連通孔である排気孔を通じてPDP内部を排気する排気ベーキング工程がある。この排気ベーキング工程の後に、放電ガスを導入して放電セル内に放電ガスを封入するということが行われる。これらは例えば、「プラズマディスプレイのすべて」(内池平樹、御子柴茂生共著、(株)工業調査会、1997年5月1日。p79-p80、p102-p105)などに開示されている。

一方、PDP内部の排気を、より短時間に、より高真空にするためには、ガス吸着部材であるゲッターを排気孔の近傍に配設し、その状態で排気ベーキングを行うことが効果的である。そのような場合には、背面 10 板と、排気孔を囲む排気管の台座部との間に形成される空間内にゲッターを配設した構成となる。しかしながらこのような構成で排気ベーキングを行う場合、ゲッターの位置によっては排気孔を塞いでしまったり、排気管にゲッターが詰まったりすることで、排気に支障が生じてしまうという課題が発生する場合がある。

15 このような場合は、PDPの製造工程を一時停止することが必要となるために工程ロスが発生するという課題や、ゲッター効果が十分得られないPDPとなるため製造歩留まりが低下するなどの課題が発生する。

本発明は上記課題に鑑みてなされ、ガス吸着部材を備える構成のPDPにおいて、ガス吸着作用が十分に得られるとともに、排気ベーキング工程において排気に支障のないPDPを実現することを目的とする。

発明の開示

20

上記課題を解決するために、本発明のPDPは、少なくとも一方に内部と連通する連通孔を有する一対の基板を、内部に放電空間を形成する

ように対向配置し、連通孔の近傍に孔部を有するガス吸着部材を配設している。

このような構成とすることにより、ガス吸着部材が孔部を有している ために、ガス吸着部材の配置状況に関係なく排気をスムースに行うこと が可能となり、高品質のPDPを実現することができる。

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施の形態におけるPDPの概略構造を示す平面図である。

10 図2は同PDPの画像表示領域の一部の概略構造を示す断面斜視図である。

図3は同PDPの連通孔付近の概略構成を示す断面図である。

図4は同PDPの排気ベーキング工程の概略構成を示す断面図である。

図5は同PDPが封止された状態の概略構成を示す断面図である。

15 図 6 は同 P D P を用いたプラズマ画像表示装置の概略構成を示すブロック図である。

図7Aはガス吸着部材の形状の一例を示す斜視図である。

図7日はガス吸着部材の形状の他の一例を示す斜視図である。

図8は本発明の実施の形態におけるPDPの排気ベーキング工程の他 20 の概略構成を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態におけるPDPについて図面を参照して説明する。

15

20

図1および図2を用いて本発明の実施の形態におけるPDPの構成について説明する。図1は本発明の実施の形態におけるPDPの概略構造を示す平面図、図2は本発明の実施の形態におけるPDPの画像表示領域の一部の概略構造を示す断面斜視図である。

PDP1は、一対の基板である前面板2と背面板3とが、隔壁4を挟んで対向配置した構造である。前面板2は、透明且つ絶縁性のガラス基板5の一主面上に形成した走査電極6と維持電極7とからなる表示電極8と、その表示電極8を覆うように形成した誘電体層9と、さらにその誘電体層9を覆うように形成した、例えばMgOによる保護層10とを有する構造である。走査電極6と維持電極7は、透明電極6a、7aにバス電極6b、7bを積層した構造である。

背面板 3 は、絶縁性のガラス基板 1 1 の一主面上に形成したデータ電極 1 2 と、そのデータ電極 1 2 を覆うように形成した誘電体層 1 3 と、誘電体層 1 3 上のデータ電極 1 2 の間に相当する位置に形成した隔壁 4 と、隔壁 4 間に形成した赤色、緑色、青色の蛍光体層 1 4 R、 1 4 G、 1 4 B とを有した構造である。

そして、上述のように構成した前面板2と背面板3とを、表示電極8とデータ電極12とが直交させて隔壁4を挟んで内部に放電空間16を形成するように対向配置させる。また、前面板2と背面板3とは、前面板2および/または背面板3の周辺部、すなわち画像表示領域17外の部分の所定の箇所に形成した封着部材18により貼り合わされて封着している。

そして、放電空間16には、放電ガスとして、ヘリウム、ネオン、ア ルゴン、キセノンのうち、少なくとも1種類の希ガスが66500Pa 25 (500Torr)程度の圧力で封入されている。隔壁4によって仕切

15

20

25



られ、データ電極12と表示電極8である走査電極6および維持電極7 との交差部が単位発光領域である放電セル21として動作する。

すなわち、点灯させようとする放電セル21において、表示電極8とデータ電極12との間、および表示電極8の走査電極6と維持電極7との間に、周期的な電圧を印加することで放電を発生させる。この放電による紫外線で蛍光体層14R、14G、14Bを励起して可視光を発生させる。そして各色の放電セル21の点灯、非点灯の組み合わせによって画像表示が行われる。

一方、図1に示すように、PDP1の背面板3のガラス基板11には、 放電空間16の排気用および放電ガスの封入用としての連通孔15が設 けられている。図3は連通孔15付近の概略構成を示す断面図である。 図3に示すように、台座部19aを有する排気管19が、連通孔15で ある排気孔の外周部の基板11に排気管固着部材19bにより接合され ている。また、排気管19の台座部19aと基板11との間で形成され る空間内にはガス吸着部材20であるゲッターが配設されている。ガス 吸着部材20は固定されずに、台座部19aと基板11との間で形成され れる空間内を自由に移動できる構成となっている。

図4にPDP1の製造工程のうちの排気ベーキング工程の概略構成を示す。図4に示すように、排気管19が排気装置41と繋がれてPDP1の内部が真空排気される。図5にPDP1が封止された状態の概略構成を示す。図5に示すように、排気ベーキングが終了して放電ガスを排気管19から封入した後、排気管19を封止している。

図6は、上述のPDP1を用いたプラズマ画像表示装置の概略構成を示すプロック図である。プラズマ画像表示装置40は、PDP1にPDP駆動装置46を接続した構成である。PDP駆動装置46は、コント

15

20

25

ローラ42、維持ドライバ回路43、走査ドライバ回路44、データド ライバ回路45を備えている。プラズマ画像表示装置40の駆動時には、 PDP1に維持ドライバ回路43、走査ドライバ回路44、データドラ イバ回路45を接続し、コントローラ42の制御に従い点灯させようと 5. する放電セル21において走査電極6とデータ電極12との間に電圧に 印加することでアドレス放電を行う。その後、走査電極6と維持電極7 との間に電圧を印加して維持放電を行う。この維持放電により、当該放 電セル21において紫外線が発生し、この紫外線により励起された蛍光 体層14R、14G、14B(図2)を発光させて点灯し、各色の放電 セル21の点灯、非点灯の組み合わせによって画像表示が行われる。

上述した構成のPDP1の製造工程においては、一対の基板である前 面板2と背面板3とを対向配置して貼り合わせて封着した後、PDP1 内部の不純ガスをPDP1外へ排気する目的で、PDP1を加熱しなが ら連通孔15である排気孔を通じてPDP1内部を排気する排気ベーキ ングを行う。その後、放電ガスを導入することで、放電セル21内に放 電ガスを封入する。排気ベーキングは、図4に示したように、連通孔1 5 および排気管19を通してPDP1内を排気装置41によって真空排 気するとともにPDP1を加熱するものである。この排気ベーキングに 要する時間は、PDP1の製造工程の中でも非常に長いものとなってし まう。

本発明の実施の形態による構成の場合、連通孔15である排気孔の近 傍にガス吸着部材20であるゲッターを配設している。そのため、この ガス吸着部材20が排気ベーキングにおける加熱により活性化され、P DP1内の不純ガス等を吸着する。したがって、排気装置41のみによ ってPDP1内を排気するよりも短時間でPDP1内部を所望の真空度

25

PCT/JP2004/006885

にすることが可能となるため排気時間が短縮され、製造工程のリードタイムを短縮することが可能となる。 •

一方、図3に示すように、排気管19は、基板11に対してその台座 新19aが連通孔15である排気孔を囲うように、排気管固着部材19 5 bによって接合されている。ガス吸着部材20であるゲッターは、排気 管19の台座部19aと前記基板11との間で形成される空間内に配設 された構成となっている。図4に示すような状態で排気ベーキングを行 う場合に、ガス吸着部材20の大きさが排気管19の内径よりも小さけ れば、ガス吸着部材20が排気管19に詰まってしまったり、排気装置 41に吸い込まれたりする恐れがある。このような課題を解決するため 10 に、ガス吸着部材20の外径を排気管19の内径よりも大きく設定し、 且つ、図7に示すようにガス吸着部材20に孔部20aを設けることで 解決できる。このようにすることで、図3および図4に示すようにガス 吸着部材20は排気管19の台座部分19aで位置規制され、排気管1 9の中に詰まってしまうという恐れが大幅に抑制される。また、排気は、 15 ガス吸着部材20に設けた孔部20aを通じて行われるため、排気に対 して支障が生じることも抑制される。

ここで、ガス吸着部材20の大きさとは、ガス吸着部材20の寸法が最大となる部分の大きさをいうものであり、例えば図7BのDで示す対角の大きさをいうものである。また、孔部20aの数、形状は、実際の構成に合わせて決定すれば良く、排気管19の内径部の面積よりも孔部20aの面積を大きくすれば排気抵抗を抑制することができる。すなわち、孔部20aを図7Aに示すように複数設けた場合は、その総面積を排気管19の内径部の面積よりも大きくすることによって排気抵抗を軽減することができる。

15

20

25

一方、図8に示すように排気管19を上方に向けて排気ベーキングを行う場合でも、ガス吸着部材20の大きさが連通孔15である排気孔の内径よりも大きい場合、ガス吸着部材の位置によっては連通孔15を塞いてしまう恐れがある。連通孔15を塞いでしまうと、外部の排気装置41による排気速度が小さくなってしまうため、所定の排気条件が成立しなくなってしまう。このような課題を解決するためにも同様に図7に示す構成の吸着部材20とすること解決できる。すなわち、ガス吸着部材20に孔部20aを設け、ガス吸着部材20の大きさを連通孔15よりも大きくすることで、連通孔15へガス吸着部材20が落下することを防止するとともに、排気抵抗を軽減することが可能となる。また、この際には、孔部20aを図7Aに示すように複数設けた場合は、その総面積を連通孔15の面積よりも大きくすることによって排気抵抗を軽減することができる。

以上述べた構成のPDPは具体的には以下のような方法で実施可能である。すなわち、PDP1の排気ベーキングは、図4に示す構成により行った。封着部材18および排気管固着部材19bとして軟化点390℃のガラスフリットを使用した。ガラス基板11には、内部と連通する連通孔15である排気孔が設けられている。また、排気管19としては基板11とほぼ同じ熱膨張係数を有するガラス管を適用し、その形状は台座部19aを有している。ガス吸着部材20には、Zrを主成分とした材料を使用している。他の材料としては、Tiなどの材料を挙げることができる。また、ガス吸着部材20の形状としては、外径が排気管19の台座部19aの内径よりも小さく、排気管19の内径よりも大きい外径のリング形状である。そして、孔部となるリング部の内径は、連通孔15の内径および排気管19の内径よりも大きくしている。

この状態で、排気管19の端部を外部の排気装置41に接続し加熱炉でPDP1全体の加熱を行った。PDP1は450℃を20分保持することで封着部材18および排気管固着部材19bを軟化させ、その後、350℃まで冷却して再固化させることで封着を行った。引き続き、350℃で2時間保持するとともに、排気装置41によりPDP1の内部の真空排気を開始することで排気ベーキングを行った。その後、室温まで冷却後、PDP1に放電ガスNe(95%)-Xe(5%)を67kPaで封入しPDP1を完成した。

したがって、ガス吸着部材20が排気管19に詰まったり、連通孔1 10 5を塞いだりすることがない。さらにPDP1からの排気速度を向上させることができ、ガス吸着部材20のないPDPと比較して半分以下の排気時間によって表示特性が同等であるPDPを作製することができた。

なお、上述の場合、排気管19の台座部19aに配置されたガス吸着部材20は、排気管固定部材19bを軟化させて排気管19をガラス基板11に固定するための加熱により活性化されてしまう。そこで、ガス吸着部材20のゲッター作用をより効果的且つ持続的に得ることができるようにするために、加熱の際に少なくともガス吸着部材20を不活性ガス雰囲気中とすることや真空雰囲気中とすることが望ましい。このことによって、本発明のPDPをより高性能に実現することができる。

20 なお、以上の実施の形態においては、PDPを例示したが、ガス吸着 部材を配置して封着、排気工程を行う表示パネルの全てに適用すること ができる。

産業上の利用可能性

15

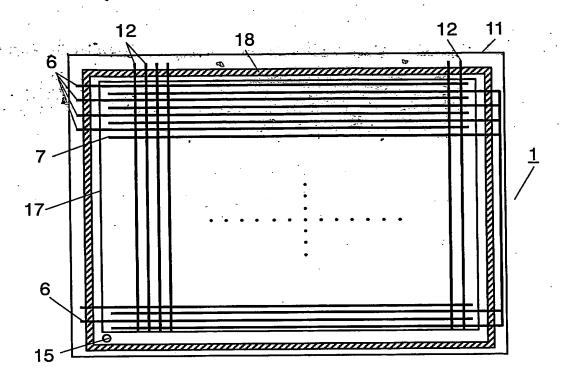
25

本発明にかかわるPDPは、画像表示品質に優れた信頼性の高いPD

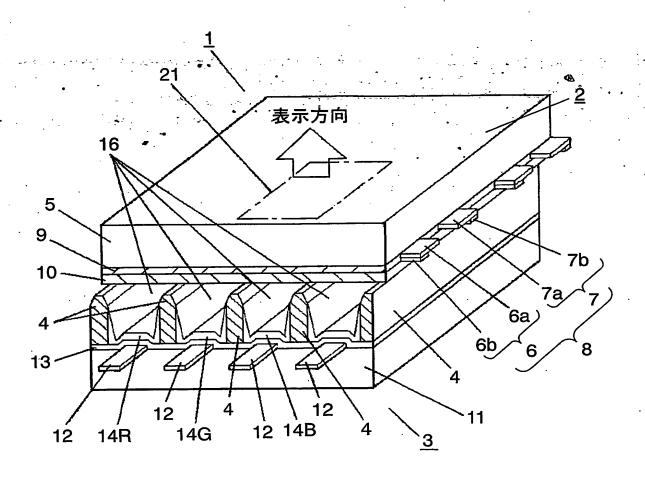
請求の範囲

- 1. 少なくとも一方に内部と連通する連通孔を有する一対の基板を内部に放電空間を形成するように対向配置し、前記連通孔の近傍に孔部を有するガス吸着部材を配設したことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
- 2. 台座部を有する排気管を基板の連通孔の外周部に接合し、ガス吸着部材を前記排気管の前記台座部と前記基板とで形成される空間内に配10 設したことを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
 - 3. ガス吸着部材の孔部の面積が、連通孔の面積よりも大きいことを 特徴とする請求項1または2に記載のプラズマディスプレイパネル。
- 15 4. ガス吸着部材の孔部の面積が、排気管の内径部の面積よりも大きいことを特徴とする請求項1または2に記載のプラズマディスプレイパネル。
- 5. ガス吸着部材の大きさが、排気管の内径部および連通孔より大き 20 いことを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のプラズマディ スプレイパネル。

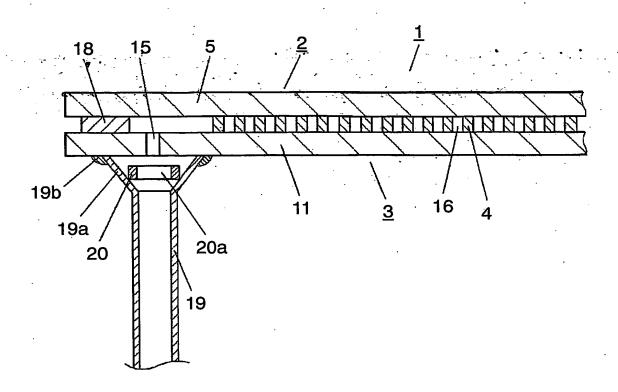
1/8 FIG. 1



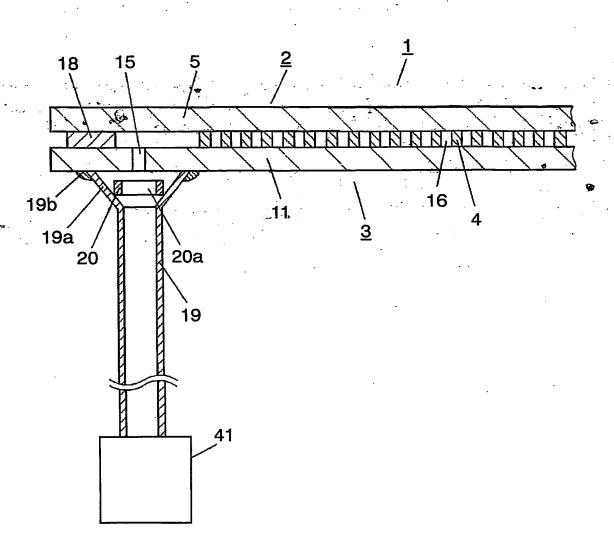
^{2/8} FIG. 2



3/8 FIG. 3



4/8 FIG. 4



^{5/8} FIG. 5

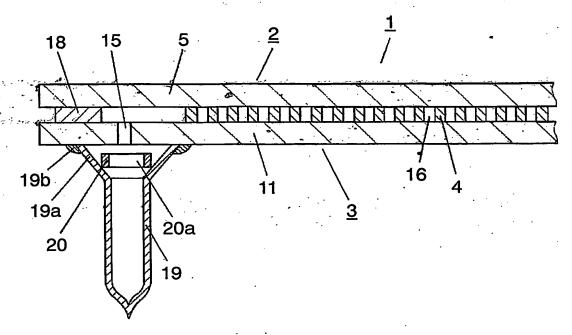
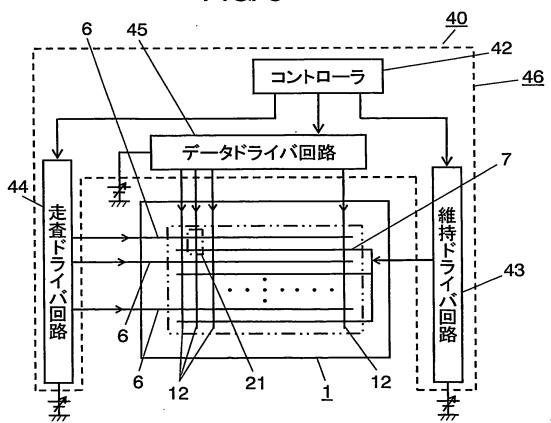


FIG. 6



6/8 FIG. 7A

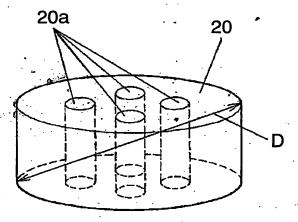
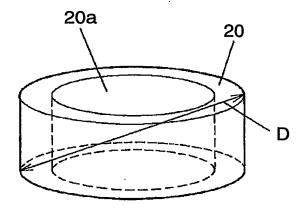
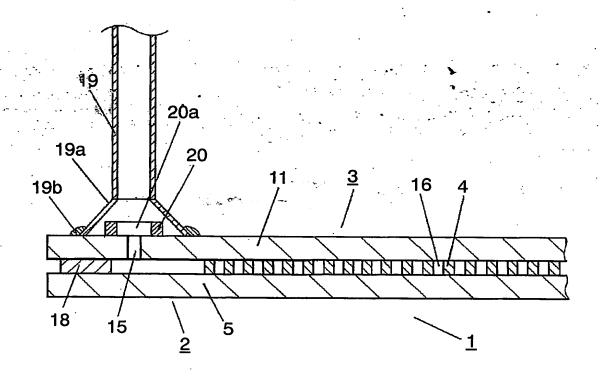


FIG. 7B



^{7/8} FIG. 8



8/8

図面の参照符号の一覧表

- 1 プラズマディスプレイパネル
- 2 前面板
- 3 背面板
- 5,11 基板
- 15 連通孔
- 16 放電空間
- 19 排気管
- 20 ガス吸着部材

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP20	PCT/JP2004/006885		
	ATION OF SUBJECT MATTER		· - -		
Int.Cl7	H01J11/02				
According to Inte	mational Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC			
B. FIELDS SEA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	entation searched (classification system followed by classificat	on symbols)			
Int Cl7	H01J11/02	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	e de la companyació		
	earched other than minimum documentation to the extent that s	ich documents are included in the	fields searched		
		Jitsuyo Shinan Koho Shinan Toroku Koho	1994-2004		
	-	•	·		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of data base	and, where practicable, search ter	ms used)		
			• ,		
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriat	e, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
х	JP 2003-22744 A (Sony Corp.),		1-5		
	24 January, 2003 (24.01.03),				
	Full text; Fig. 1				
	& WO 03/005400 A1 Full text; Fig. 1				
	ruii text, rig. i				
X	JP 10-334816 A (Okaya Electric I	ndustries Co.,	1-5		
	Ltd.),	•			
	18 December, 1998 (18.12.98),				
	Full text; Fig. 5 (Family: none)				
	(,				
X	JP 4-269425 A (Oki Electric Indu	stry Co., Ltd.),	1-5		
	25 September, 1992 (25.09.92),				
	<pre>Full text; Fig. 5 (Family: none)</pre>				
	(Lamily: Hollo)				
			•		
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
	egories of cited documents: "T" defining the general state of the art which is not considered	ater document published after the int late and not in conflict with the applic	emational filing date or priority ation but cited to understand		
	ticular relevance	he principle or theory underlying the	invention		
"E" earlier appl filing date	ication or patent but published on or after the international "X".	document of particular relevance; the considered novel or cannot be cons	claimed invention cannot be idered to involve an inventive		
"L" document	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone			
	on (as specified)	document of particular relevance; the considered to involve an inventive	step when the document is		
"O" document i	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such the incomplete to a person skilled in the				
	'P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family				
L					
		of mailing of the international sea	rch report		
09 Aug	09 August, 2004 (09.08.04) 24 August, 2004 (24.08.04)				
			<u> </u>		
		orized officer			
Japane	se Patent Office				
Facsimile No.		phone No.			
Form PCT/ISA/	10 (second sheet) (Tanuary 2004)		•		

	·	•		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	国際調	企 報告。	国際出願番号	PCT/JP20	04/006885
A. 発明の原 Int. Cl' H01J1		(国際特許分類 (IPC))			
		許分類(IPC))		Ø	•
日本国実用新 日本国公開実	案公報 用新案公報 用新案公報	Tった分野に含まれるもの 1922-1996年 1971-2004年 1994-2004年 1996-2004年			•
国際調査で使用	目した電子データ〜	・一ス(データベースの名称、	調査に使用した用語	≨)	-
	ere, et la				
	ると認められる文献	}			
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名	及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する	箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	2003.0	3-22744 A (ソ 1.24全文,図1 3/005400 A1			1-5
X	I =	334816 A(岡名 2.18全文,図5(フ		;社)	1-5
X		69425 A(沖電気 9.25全文,図5(フ			1-5
□、C欄の続き	きにも文献が列挙さ	れている。	□ パテントフ	ァミリーに関する別	川紙を参照。
「A」特に関います。 「E」国際出版 以後にな 「L」優先権 日本献して 「O」口頭によ	質日前の出願またに公表されたもの 主張に疑義を提起す くは他の特別な理由 理由を付す) よる開示、使用、原	はく、一般的技術水準を示す は特許であるが、国際出願日 る文献又は他の文献の発行 はを確立するために引用する 最示等に言及する文献 に権の主張の基礎となる出願	「T」国際出願日子出願と矛盾する理解のため「X」特に関連のあるの新規性又は「Y」特に関連のあたとの文献との	トるものではなく、 かに引用するもの かる文献であって、 は進歩性がないと考 かる文献であって、 の、当業者にとって もがないと考えられ	当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完了した日 09.08.2004 国際調査報告の発送日 24.8.2004					

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線 3226

小川亮

2 G

3006

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2004年1月)

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

国際調査機関の名称及びあて先

09.08.2004

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

⋈ BLACK BORDERS	· · ·
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	-
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR (QUALITY
OTHER.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.